

▶ 室温で何故高い密着強度が得られるの

❗ 高密着な膜を形成

イオン注入による界面混合効果で強固な膜の密着強度が得られます。

❗ 低温プロセス

イオンの加速エネルギーにより低温成膜を可能にしました。

表面洗浄



ミキシング層形成



堆積層の形成

